

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-312420

(43)Date of publication of application : 09.11.1999

---

(51)Int.Cl. H01B 12/10  
H01B 13/00

---

(21)Application number : 10-119093 (71)Applicant : SUMITOMO ELECTRIC IND LTD  
(22)Date of filing : 28.04.1998 (72)Inventor : KAMIYAMA MUNETSUGU  
HAYASHI KAZUHIKO

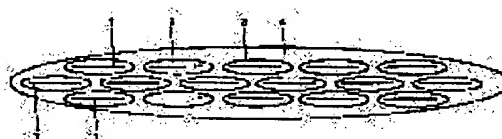
---

(54) HIGH-TEMPERATURE OXIDE SUPERCONDUCTING WIRE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress decrease in critical current density without causing metal in peripheral parts of a superconducting wire to diffuse into superconductors.

SOLUTION: This high-temperature oxide superconducting wire is equipped with oxide high-temperature superconductors 1, sheath bodies 2 made of a silver-containing material and covering the high-temperature oxide superconductors 1, heat-resistant oxide ceramic material 3 for covering the sheath bodies 2, and a covering body 4 inactive to the heat-resistant oxide ceramic material 3 in a high-temperature oxidizing atmosphere.



---

LEGAL STATUS

---

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

180933  
(11) 特許出願公開番号

特開平11-312420

(43) 公開日 平成11年(1999)11月9日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

H 0 1 B 12/10  
13/00

識別記号

Z A A  
5 6 5

F I

H 0 1 B 12/10  
13/00

Z A A  
5 6 5 D

審査請求 未請求 請求項の数25 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平10-119093

(22) 出願日 平成10年(1998)4月28日

(71) 出願人 000002130

住友電気工業株式会社  
大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72) 発明者 上山 宗譜

大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電  
気工業株式会社大阪製作所内

(72) 発明者 林 和彦

大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電  
気工業株式会社大阪製作所内

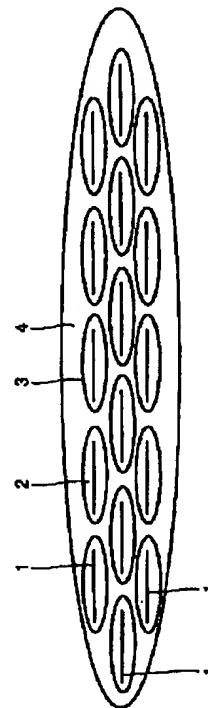
(74) 代理人 弁理士 深見 久郎 (外2名)

(54) 【発明の名称】 酸化物高温超電導線材およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 超電導線の外周部に位置する金属が超電導体内へ拡散せずに臨界電流密度の低下を抑制できる酸化物高温超電導線材を提供する。

【解決手段】 酸化物高温超電導線材は、酸化物高温超電導体1と、酸化物高温超電導体1を被覆し、銀を含む材料からなるシース体2と、シース体2を被覆する耐熱性酸化物セラミックス材料3と、高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックス材料3に対して不活性な被覆体4とを備える。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 酸化物高温超電導体と、

前記酸化物高温超電導体を被覆し、銀を含む材料からなるシース体と、

前記シース体を被覆し、耐熱性酸化物セラミックスを含む材料からなる高抵抗体と、

高温酸化性雰囲気中で前記高抵抗体に対して不活性な材料からなり、前記高抵抗体を被覆する被覆体とを備えた、酸化物高温超電導線材。

【請求項 2】 前記シース体は複数本存在し、複数本の前記シース体のそれぞれの間には前記高抵抗体が介在している、請求項 1 に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 3】 前記酸化物高温超電導体はフィラメント状である、請求項 1 または 2 に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 4】 前記耐熱性酸化物セラミックスは、温度 800℃ 以上の酸化性雰囲気中で安定なセラミックス材料である、請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 5】 前記耐熱性酸化物セラミックスは、 $Al_2O_3$ 、 $MgO$ 、 $CoO$ 、 $Co_3O_4$ 、 $SiO_2$ 、 $Bi_2Sr_2CuO_x$  および  $(Sr, Ca)_2CuO_3$  からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含む、請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 6】 前記被覆体を構成する材料は、銀、銀合金、酸化物分散銀、ステンレス鋼およびニッケル合金からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含む、請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 7】 前記銀合金は、 $Ag-Mg$  合金、 $Ag-Mn$  合金、 $Ag-Au$  合金、 $Ag-Sb$  合金および  $Ag-Pd$  合金からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含む、請求項 6 に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 8】 前記酸化物分散銀は、 $Al_2O_3$ 、 $MgO$ 、 $Mn_2O_3$  および  $Li_2O$  からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含む酸化物の粒子を銀の中に分散したものである、請求項 6 に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 9】 前記ステンレス鋼は、 $SUS304$  または  $SUS310$  である、請求項 6 に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 10】 前記ニッケル合金は、 $Ni-Cr-F$  合金である、請求項 6 に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 11】 前記耐熱性酸化物セラミックスには導電性金属が添加されている、請求項 1 ～ 10 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 12】 前記導電性金属は、銀、銀合金、金および金合金からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含む、請求項 11 に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 13】 前記シース体を構成する材料は、 $Ag$ 、 $Ag-Au$  合金および  $Ag-Sb$  合金からなる群よ

り選ばれた少なくとも 1 種を含む、請求項 1 ～ 12 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 14】 前記酸化物高温超電導体は、 $Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O$  系高温超電導体である、請求項 1 ～ 13 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 15】 前記酸化物高温超電導線材は、酸化物高温超電導電流リード線である、請求項 1 ～ 14 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材。

【請求項 16】 銀を含む材料からなる第 1 のパイプに、熱処理により酸化物高温超電導体となる原料粉末または前記酸化物高温超電導体の粉末を充填する工程と、前記原料粉末または前記酸化物高温超電導体の粉末を充填した前記第 1 のパイプを第 2 のパイプ内に配置する工程と、

前記第 1 のパイプの外周面と前記第 2 のパイプの内周面との間に耐熱性酸化物セラミックス粉末を充填する工程とを備え、

前記第 2 のパイプは、高温酸化性雰囲気中で前記耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性な材料からなり、さらに、

前記耐熱性酸化物セラミックス粉末を充填した前記第 2 のパイプに塑性加工と熱処理とを施す工程とを備えた、酸化物高温超電導線材の製造方法。

【請求項 17】 銀を含む材料からなる第 1 のパイプに、熱処理により酸化物高温超電導体となる原料粉末または前記酸化物高温超電導体の粉末を充填する工程と、孔を有する圧粉体を耐熱性酸化物セラミックス粉末から作製する工程と、

前記原料粉末または前記酸化物高温超電導体の粉末が充填された前記第 1 のパイプを前記圧粉体の孔に挿入する工程と、

前記第 1 のパイプが挿入された前記圧粉体を第 2 のパイプ内に配置する工程とを備え、

前記第 2 のパイプは、高温酸化性雰囲気中で前記耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性な材料からなり、さらに、

前記圧粉体が配置された前記第 2 のパイプに塑性加工と熱処理とを施す工程とを備えた、酸化物高温超電導線材の製造方法。

【請求項 18】 銀を含む材料からなる第 1 のパイプに、熱処理により酸化物高温超電導体となる原料粉末または前記酸化物高温超電導体の粉末を充填する工程と、金属板の表面に耐熱性酸化物セラミックス粉末を付着させて板状体を形成する工程とを備え、

前記金属板は、高温酸化性雰囲気中で前記耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性な材料からなり、さらに、

前記原料粉末または前記酸化物高温超電導体の粉末が充填された前記第 1 のパイプに前記板状体を巻付けて前記

10

20

30

40

50

第 2 のパイプ内に配置する工程とを備え、  
前記第 2 のパイプは、高温酸化性雰囲気中で前記耐熱性  
酸化物セラミックス粉末に対して不活性な材料からなり、さらに、  
前記板状体が配置された前記第 2 のパイプに塑性加工と  
熱処理とを施す工程とを備えた、酸化物高温超電導線材  
の製造方法。

【請求項 1 9】 前記耐熱性酸化物セラミックス粉末の  
平均粒径が  $10\ \mu\text{m}$  以下である、請求項 1 6 ~ 1 8 のい  
ずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材の製造方法。

【請求項 2 0】 前記耐熱性酸化物セラミックス粉末の  
平均粒径が  $1\ \mu\text{m}$  以下である、請求項 1 9 に記載の酸化  
物高温超電導線材の製造方法。

【請求項 2 1】 前記耐熱性酸化物セラミックス粉末の  
表面に導電性金属が蒸着している、請求項 1 6 ~ 2 0 の  
いずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材の製造方  
法。

【請求項 2 2】 前記耐熱性酸化物セラミックス粉末に  
は導電性金属粉末が混入している、請求項 1 6 ~ 2 0 の  
いずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導線材の製造方  
法。

【請求項 2 3】 前記第 2 のパイプに塑性加工と熱処理  
とを施す工程は、前記第 2 のパイプにツイスト加工を施  
した後に圧縮加工および熱処理を施すことを含む、請求  
項 1 6 ~ 2 2 のいずれか 1 項に記載の酸化物高温超電導  
線材の製造方法。

【請求項 2 4】 前記第 2 のパイプに塑性加工と熱処理  
とを施す工程は、前記第 2 のパイプに伸線加工またはツ  
イスト加工を施して複数本の線材を形成し、複数本の前  
記線材を束ねて撚線加工を施し、さらに圧縮加工と熱処  
理を施すことを含む、請求項 1 6 ~ 2 3 のいずれか 1 項  
に記載の酸化物高温超電導線材の製造方法。

【請求項 2 5】 前記第 1 のパイプに原料粉末または酸  
化物高温超電導体の粉末を充填する工程は、複数の前記  
第 1 のパイプを準備し、複数の前記第 1 のパイプのそれ  
ぞれに前記原料粉末または前記酸化物高温超電導体の粉  
末を充填することを含む、請求項 1 6 ~ 2 4 のいずれか  
1 項に記載の酸化物高温超電導線材の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】この発明は、酸化物高温超電  
導線材およびその製造方法に関し、特に、電力、輸送、  
高エネルギー、医療などの分野で用いられる酸化物高温超  
電導線材とその製造方法に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】近年、酸化物の焼結体が高い臨界温度で  
超電導性を示すことが報告され、この超電導体を利用して  
超電導技術の実用化が促進されている。イットリウム  
系の酸化物は  $90\text{K}$  で、ビスマス系の酸化物は  $110\text{K}$   
で超電導現象を示すことが報告されている。これらの酸

化物超電導体は、比較的安価で入手できる液体窒素中で  
超電導特性を示すため、実用化が期待されている。

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】このような超電導体に  
たとえば電力供給用の交流電流を流すためには、超電導  
体を銀シースで被覆し、その銀シースを絶縁体（高抵抗  
体）で被覆し、その絶縁体をさらに金属で被覆したよう  
な超電導線材が用いられる。

【0 0 0 4】超電導線材を銀シースで被覆するのは伸線  
加工などを施した際に超電導体の結晶構造が崩れるのを  
防ぐためである。銀シースを絶縁体で被覆するのは、交  
流損失を低下させるためである。絶縁体を金属で被覆す  
るのは、超電導線材に必要なとされる可撓性を得るため  
である。

【0 0 0 5】このような構造の超電導線材は、たとえ  
ば、国際公開公報  $\text{WO}96/28853$  号や特開平  $10-50152$  号公報に記載されている。

【0 0 0 6】国際公開公報  $\text{WO}96/28853$  号に記載  
された方法では、超電導体の周囲を銀などで取囲み、  
さらにその周囲を金属で取囲み、その金属を酸化させる  
ことにより銀と金属との間に金属酸化物からなる絶縁体  
を形成している。

【0 0 0 7】また、特開平  $10-50152$  号公報に記  
載された方法では、超電導体を銀で取囲み、その周囲を  
抵抗性合金（高抵抗体）で取囲み、その抵抗性合金を酸  
化させることにより銀と抵抗性合金の間に絶縁性酸化物  
を形成している。

【0 0 0 8】しかしながら、上述の 2 つの公報に記載さ  
れた技術では、ともに、絶縁性の酸化物を形成する際  
には金属を酸化するため、この酸化の際に金属が超電導  
体へ拡散し、超電導体の結晶構造が変化する。そのため、  
超電導線の臨界電流密度が低下するという問題があっ  
た。

【0 0 0 9】そこで、この発明は、上述のような問題を  
解決するためになされたものであり、超電導線の外周部  
に位置する金属が超電導体内に拡散せず臨界電流密度の  
低下を抑制できる酸化物高温超電導線材とその製造方法  
を提供することである。

【0 0 1 0】

【課題を解決するための手段】この発明の 1 つの局面に  
従った酸化物高温超電導線材は、酸化物高温超電導体  
と、シース体と、高抵抗体と、被覆体とを備える。シー  
ス体は、酸化物高温超電導体を被覆し、銀を含む材料か  
らなる。高抵抗体は、シース体を被覆し、耐熱性酸化物  
セラミックスを含む材料からなる。被覆体は、高温酸化  
性雰囲気中で高抵抗体に対して不活性な材料からなり、  
高抵抗体を被覆する。

【0 0 1 1】このように構成された酸化物高温超電導線  
材においては、高温酸化性雰囲気において高抵抗体と被  
覆体が不活性であるため、すなわち、高抵抗体と被覆体

10

20

30

40

50

とが反応しにくいため、熱処理時に被覆体を構成する材料が酸化物高温超電導体へ拡散するのを防止することができる。そのため、酸化物高温超電導体の結晶構造が変化せず、臨界電流密度の低下を抑制することができる。

【0012】シース体は複数本存在し、複数本のシース体のそれぞれの間には高抵抗体が介在していることが好ましい。この場合、交流電流を流した場合にさらに交流損失を低下させることができる。

【0013】酸化物高温超電導体はフィラメント状であることが好ましい。耐熱性酸化物セラミックスは、温度 800℃以上の酸化性雰囲気中で安定なセラミックス材料であることが好ましい。

【0014】耐熱性酸化物セラミックスは、 $Al_2O_3$ 、 $MgO$ 、 $CoO$ 、 $Co_3O_4$ 、 $SiO_2$ 、 $Bi_2Sr_2CuO_x$  および  $(Sr, Ca)_2CuO_3$  からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含むことが好ましい。

【0015】被覆体を構成する材料は、銀、銀合金、酸化物分散銀、ステンレス鋼およびニッケル合金からなる群より選ばれ少なくとも 1 種を含むことが好ましい。ここで、「酸化物分散銀」とは、金属の銀の中に酸化物の粒子が分散したものをいう。

【0016】銀合金は、 $Ag-Mg$  合金、 $Ag-Mn$  合金、 $Ag-Au$  合金、 $Ag-Sb$  合金および  $Ag-Pd$  合金からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含むことが好ましい。

【0017】酸化物分散銀は、 $Al_2O_3$ 、 $MgO$ 、 $Mn_2O_3$ 、 $Li_2O$  からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含む酸化物の粒子を銀の中に分散したものであることが好ましい。ここで、これらの酸化物分散銀については、 $[Ag-Al_2O_3]$  のように表示し、金属の銀の中にアルミナ ( $Al_2O_3$ ) が均一に分散したものであることを示す。他のものについても同様である。

【0018】ステンレス鋼は、 $SUS304$  (JIS 呼称) または  $SUS310$  (JIS 呼称) であることが好ましい。

【0019】ニッケル合金は、 $Ni-Cr-Fe$  合金であることが好ましい。耐熱性酸化物セラミックスには導電性金属が添加されていることが好ましい。

【0020】導電性金属は、銀、銀合金、金および金合金からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含むことが好ましい。

【0021】シース体を構成する材料は、 $Ag$ 、 $Ag-Au$  合金および  $Ag-Sb$  合金からなる群より選ばれた少なくとも 1 種を含むことが好ましい。

【0022】酸化物高温超電導体は、 $Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O$  系高温超電導体であることが好ましい。

【0023】上述のような酸化物高温超電導線材は、酸化物高温超電導電流リード線であることが好ましい。

【0024】この発明の 1 つの局面に従った酸化物高温

超電導線材の製造方法は、銀を含む材料からなる第 1 のパイプに、熱処理により酸化物高温超電導体となる原料粉末または酸化物高温超電導体の粉末を充填する工程と、原料粉末または酸化物高温超電導体の粉末を充填した第 1 のパイプを第 2 のパイプ内に配置する工程と、第 1 のパイプの外周面と第 2 のパイプの内周面との間に耐熱性酸化物セラミックス粉末を充填する工程とを備える。第 2 のパイプは高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性な材料からなる。酸化物高温超電導線材の製造方法は、耐熱性酸化物セラミックス粉末を充填した第 2 のパイプに塑性加工と熱処理とを施す工程をさらに備える。

【0025】このような工程に従った酸化物高温超電導線材の製造方法においては、第 2 のパイプは高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックスに対して不活性であるため、すなわち反応しにくいため、熱処理中に第 2 のパイプを構成する材料が耐熱性酸化物セラミックス粉末を介して第 1 のパイプ内の原料粉末が酸化物高温超電導体の粉末へ拡散することがない。そのため、原料粉末や酸化物高温超電導体の粉末の組成が変化せず、臨界電流密度の低下を抑制することができる。

【0026】この発明の別の局面に従った酸化物高温超電導線材の製造方法は、銀を含む材料からなる第 1 のパイプに、熱処理により酸化物高温超電導体となる原料粉末または酸化物高温超電導体の粉末を充填する工程と、孔を有する圧粉体を耐熱性酸化物セラミックス粉末から作製する工程と、原料粉末または酸化物高温超電導体の粉末が充填された第 1 のパイプを圧粉体の孔に挿入する工程と、第 1 のパイプが挿入された圧粉体を第 2 のパイプ内に配置する工程とを備える。第 2 のパイプは、高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性な材料からなる。酸化物高温超電導線材の製造方法は、圧粉体が配置された第 2 のパイプに塑性加工と熱処理とを施す工程をさらに備える。

【0027】このような工程に従った酸化物高温超電導線材の製造方法は、第 2 のパイプは高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性であるため、すなわち反応しにくいため、熱処理中に第 2 のパイプを構成する材料が耐熱性酸化物セラミックス粉末を介して第 1 のパイプ内の原料粉末や酸化物高温超電導体の粉末へ拡散することがない。そのため、原料粉末や酸化物高温超電導体の粉末の組成が変化せず、臨界電流密度の低下を抑制することができる。

【0028】この発明のさらに別の局面に従った酸化物高温超電導線材の製造方法は、銀を含む材料からなる第 1 のパイプに、熱処理により酸化物高温超電導体となる原料粉末または酸化物高温超電導体の粉末を充填する工程と、金属板の表面に耐熱性酸化物セラミックス粉末を付着させて板状体を形成する工程とを備える。金属板は、高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックス粉

10

20

30

40

50

末に対して不活性な材料からなる。酸化物高温超電導線材の製造方法は、原料粉末または酸化物高温超電導体の粉末が充填された第1のパイプに板状体を巻付けて第2のパイプ内に配置する工程をさらに備える。第2のパイプは、高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性な材料からなる。酸化物高温超電導線材の製造方法は、板状体が配置された第2のパイプに塑性加工と熱処理とを施す工程をさらに備える。

【0029】このような工程に従った酸化物高温超電導線材の製造方法においては、金属板と第2のパイプを構成する材料は、いずれも高温酸化性雰囲気中で耐熱性酸化物セラミックス粉末に対して不活性であるため、すなわち反応しにくい材料、金属板を構成する金属や第2のパイプを構成する材料は熱処理時に耐熱性酸化物セラミックス粉末を介して第1のパイプ中の原料粉末や酸化物高温超電導体の粉末へ拡散することがない。その結果、原料粉末や酸化物高温超電導体の粉末の組成が変化せず、臨界電流密度の低下を抑制することができる。

【0030】耐熱性酸化物セラミックス粉末の平均粒径が $10\mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、さらに、平均粒径が $1\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。

【0031】耐熱性酸化物セラミックス粉末の表面に導電性金属が蒸着していることが好ましい。耐熱性酸化物セラミックス粉末には導電性金属粉末が混入していることが好ましい。

【0032】第2のパイプに塑性加工と熱処理とを施す工程は、第2のパイプにツイスト加工を施した後に圧縮加工および熱処理を施すことを含むことが好ましい。

【0033】第2のパイプに塑性加工と熱処理とを施す工程は、第2のパイプに伸線加工またはツイスト加工を施して複数本の線材を形成し、複数本の線材を束ねて撚線加工を施しさらに圧縮加工と熱処理を施すことを含むことが好ましい。

【0034】第1のパイプに原料粉末または酸化物高温超電導体の粉末を充填する工程は、複数の第1のパイプを準備し、複数の第1のパイプのそれぞれに原料粉末ま

たは酸化物高温超電導体の粉末を充填することを含むことが好ましい。

#### 【0035】

【実施例】（実施例1） $\text{Bi}_2\text{O}_3$ と、 $\text{PbO}$ と、 $\text{SrCO}_3$ と、 $\text{CaCO}_3$ と、 $\text{CuO}$ とを混合して、組成比（原子比）が $\text{Bi}:\text{Pb}:\text{Sr}:\text{Ca}:\text{Cu}=1.8:0.4:2.0:2.0:3.0$ の粉末を得た。得られた粉末を温度 $700^\circ\text{C}$ で12時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度 $800^\circ\text{C}$ で8時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度 $850^\circ\text{C}$ で4時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。

【0036】粉砕により得られた粉末を温度 $800^\circ\text{C}$ で2時間加熱処理して脱気した後、外径 $25\text{mm}\phi$ 、内径 $22\text{mm}\phi$ の第1のパイプとしての銀パイプに粉末を充填した。粉末を充填した銀パイプを外径が $20\text{mm}\phi$ となるように伸線加工した。表1で示す高抵抗体としての平均粒径 $1\mu\text{m}$ のセラミックス粉末とともに外径 $23\text{mm}\phi$ 、内径 $22\text{mm}\phi$ の第2のパイプとしての銀パイプに伸線加工後の線材を充填し、銀パイプの外径が $1.44\text{mm}\phi$ となるまで伸線加工を施し線材を得た。得られた線材を切断して線材の本数を61本にし、この61本の線材を束ねて外径 $14\text{mm}\phi$ 、内径 $13\text{mm}\phi$ の第3のパイプとしての銀パイプに嵌合し、外径が $1.25\text{mm}\phi$ となるまで伸線加工を施した。得られた線材の厚さが $0.25\text{mm}$ となるように圧延加工を施しテープ状の線材を得た。この線材に温度 $845^\circ\text{C}$ で50時間熱処理を施した後室温まで冷却し、次いで厚さが $0.22\text{mm}$ となるように圧延加工を施した後に温度 $840^\circ\text{C}$ で50時間熱処理して酸化物高温超電導線材を得た。

【0037】得られた酸化物高温超電導線材について、線材中のセラミックス粉末を除去して液体窒素中で臨界電流密度を直流4端子法により測定した。得られた測定結果を表1に示す。

#### 【0038】

#### 【表1】

サンプル No.	セラミックス粉末	臨界電流密度 (A/cm <sup>2</sup> )
1	無し	35,000
2	酸化ジルコニウム (ZrO <sub>2</sub> )	17,000
3	酸化マンガン (Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	18,000
4	窒化珪素 (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )	5,000
5	炭化珪素 (SiC)	3,000
6	酸化イットリウム安定化ジルコニア (YSZ)	2,000
7	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	36,000
8	酸化マグネシウム (MgO)	35,000
9	酸化珪素 (SiO <sub>2</sub> )	33,000
10	酸化コバルト (CoO)	35,000
11	四三酸化コバルト (Co <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )	34,500
12	(Sr, Ca) <sub>2</sub> CuO <sub>3</sub>	34,000
13	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> CuO <sub>x</sub>	35,500

【0039】表1より、酸化アルミニウムや酸化マグネシウムなどを高抵抗体として用いれば臨界電流密度が特に高くなることがわかる。また、サンプル1とサンプル7について交流損失を測定したところ、サンプル7についての交流損失はサンプル1についての交流損失の1/10以下であった。

【0040】図1は、サンプル7の断面を模式的に示す図である。図1を参照して、銀からなるシース体2がピスマス系の酸化物高温超電導体1を被覆していた。耐熱性酸化物セラミックス3 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) がシース体2を被覆していた。銀からなる被覆体4が耐熱性酸化物セラミックス3を被覆していた。

【0041】(実施例2) 実施例1では、第1のパイプ\*

20\*として外径25mmφ、内径22mmφの銀パイプを用いたが、実施例2では、第1のパイプとして外径25mmφ、内径22mmφの表2で示す組成の銀合金パイプを用いた。また、実施例1では、高抵抗体をさまざまに変化させたが、実施例2では、高抵抗体は平均粒径が0.8μmの酸化アルミニウムとした。その他の工程についてすべて実施例1と同様にした。

【0042】このようにして得られた酸化物高温超電導線材について実施例1と同様にして臨界電流密度を測定した。得られた結果を表2に示す。

【0043】

【表2】

サンプル No.	第1のパイプ	臨界電流密度 (A/cm <sup>2</sup> )
21	Ag	36,000
22	Ag-10at%Mg	5,000
23	Ag-10at%Au	34,000
24	Ag-0.5at%Sb	36,000

【0044】表2中Ag-10at%Mgとは、マグネシウム原子の個数の割合が全体の10%であることを示す。表2よりサンプル22では、マグネシウムの添加量が多いために臨界電流密度が低下していることがわかる。

【0045】(実施例3) 実施例3では、セラミックス粒子として平均粒径1.2μmの酸化マグネシウム (MgO) を用い、さらに、第2と第3のパイプの材質をさまざまに変化させて超電導線材の臨界電流密度を測定した。

【0046】すなわち、まず実施例1と同様の組成のBi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、PbO、SrCO<sub>3</sub>、CaCO<sub>3</sub>、CuOの混合粉末を作製した。この混合粉末を実施例1と同様の第1のパイプとしての銀パイプに充填し、銀パイプの外径が20mmφになるまで伸線加工を施した。伸線加工後の銀パイプと平均粒径1.2μmの酸化マグネシウム (MgO) 粉末とを表3で示す組成の外径23mmφ、内径22mmφの第2のパイプに充填し、パイプの外径が1.44mmφとなるまで伸線加工を施し線材を得た。得られた線材を切断して線材の本数を61本とし、

これら61本の線材を束ねて外径が14mmφ、内径13mmφで表3で示す組成の第3のパイプとしてのパイプに嵌合し、パイプの外径が1.25mmφとなるまで伸線加工を施した。その後、実施例1と同様の熱処理や圧延加工を施し超電導線材を作製し、この超電導線材の\*

\*臨界電流密度を実施例1と同様の方法により測定した。得られた結果を表3に示す。

【0047】

【表3】

サンプル No.	第2と第3の パイプ	臨界電流密度 (A/cm <sup>2</sup> )
31	Ag	34,000
32	Cu	1,000
33	Ni	1,500
34	Ag-5at%Mg	33,000
35	Ag-2at%Mn	35,000
36	Ag-10at%Au	34,000
37	Ag-0.6at%Sb	36,000
38	Ag-0.1at%Pd	32,000
39	[Ag-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ]	34,000
40	[Ag-MgO]	36,000
41	[Ag-Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ]	35,500
42	[Ag-Li <sub>2</sub> O]	33,000
43	SUS304	35,000
44	SUS310	34,000
45	インコネル600	36,000
46	インコイ	32,000

【0048】表3中、サンプル45の「インコネル600」は、組成が原子比でNi:Fe:Cr:Cu=0.758:0.08:0.16:0.002の合金を示し、サンプル46の「インコイ」は、組成が原子比でNi:Fe:Cr=0.34:0.46:0.2の合金を示す。表3より、サンプル32と33の臨界電流密度が低下していることがわかる。

【0049】（実施例4）実施例4では、実施例1で示すセラミックス粉末に導電性金属粉末を添加してサンプルを作製した。

【0050】すなわち、実施例1で第2のパイプにセラミックス粉末を充填する工程において表4中のセラミックス粉末と導電性金属粉末とを混合した粉末を充填し、

その後、実施例1と同様の手法により超電導線材を製造してサンプル51～56を得た。サンプル53～サンプル56では、銀や金などの導電性金属粉末を添加したことにより、線材の表面と中心部の超電導フィラメント部とで導電性が得られた。そのため、耐熱性酸化セラミックスとしてのセラミックス粉末を除去せずに液体窒素中で臨界電流密度を直流4端子法により測定した。サンプル51および52については、セラミックス粉末を除去して液体窒素中で直流4端子法により臨界電流密度を測定した。その結果を表4に示す。

【0051】

【表4】



サンプ ル No.	セラミックス粉末	導電性 金属粉末	臨界電流密度 (A/cm <sup>2</sup> )
51	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	無し	34,500
52	酸化マグネシウム (MgO)	無し	35,500
53	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Ag	35,000
54	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Au	34,000
55	酸化マグネシウム (MgO)	Ag	36,000
56	酸化マグネシウム (MgO)	Au	35,000

サンプル 51, 52 はセラミックス粉末を除去して測定。

【0052】表 4 より、導電性金属粉末を添加した場合でも臨界電流密度が低下しないことがわかる。

【0053】図 2 は、サンプル 53 の断面を模式的に示す図である。図 2 を参照して、銀からなるシース体 7 がピスマス系の酸化物高温超電導体 6 を被覆していた。耐熱性酸化物セラミックス 8 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) と導電性金属粉末 9 がシース体 7 を被覆していた。銀からなる被覆体 10 が耐熱性酸化物セラミックス 8 と導電性金属粉末 9 とを被覆していた。

【0054】(実施例 5) 実施例 5 では、実施例 1 で用いたアルミナの表面に金または銀を蒸着させた粉末を用意し、この粉末を第 2 のパイプに充填した。

【0055】すなわち、実施例 5 では、実施例 1 中の第 2 のパイプにセラミックス粉末を充填する工程において\*

\*て、表 5 で示すように、蒸着金属材料を有さない酸化アルミニウムまたは蒸着金属材料が蒸着された酸化アルミニウムの粉末を充填した。その後、実施例 1 と同様の工程に従いサンプル 61～63 で示す超電導線材を得た。

【0056】得られたサンプル 62 および 63 については実施例 4 で得られたサンプルと同様に超電導線材の表面と中心部の超電導フィラメント部とで導電性が得られたのでセラミックス粉末を除去せずに液体窒素中で臨界電流密度を直流 4 端子法により測定した。また、サンプル 61 については、セラミックス粉末を除去して液体窒素中で臨界電流密度を直流 4 端子法により測定した。得られた結果を表 5 に示す。

【0057】

【表 5】

サンプ ル No.	セラミックス粉末	蒸着金属 材料	臨界電流密度 (A/cm <sup>2</sup> )
61	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	無し	37,000
62	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Ag	36,500
63	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Au	36,000

サンプル 61 はセラミックス粉末を除去して測定。

【0058】表 5 より、蒸着金属材料を用いても臨界電流密度がほとんど低下しないことがわかる。

【0059】(実施例 6) Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、PbO、SrCO<sub>3</sub>、CaCO<sub>3</sub>、CuO を混合して組成比 (原子比) が Bi : Pb : Sr : Ca : Cu = 1.8 : 0.4 : 2.0 : 2.0 : 3.0 の粉末を得た。得られた粉末を温度 700℃ で 12 時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕した後の粉末を温度 800℃ で 8 時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕した粉末を温度 850℃ で 4 時間熱処理した後ボールミルで粉砕した。

【0060】粉砕して得られた粉末を温度 800℃ で 2 時間加熱処理して脱気した。この粉末を外径 2.5mm φ、内径 2.2mm φ の第 1 のパイプとしての銀パイプに充填し、粉末を充填した銀パイプを外径が 1.30mm φ となるように伸線加工した。伸線加工により得られた線材を切断して線材の本数を 61 本とした。

【0061】平均粒径が 0.8 μm で表 6 で示す組成の

高抵抗体としてのセラミックス粉末を用いて外径が 1.2.9mm φ の円柱状の圧粉体を作製し、その圧粉体に内径が 1.30mm φ の孔を 61 個あけた。この孔のそれぞれに上述の工程で得られた 61 本の線材を挿入した。線材が挿入された圧粉体を外径が 1.4mm φ、内径が 1.3mm φ の第 2 のパイプとしての銀パイプに挿入し、銀パイプの外径が 1.25mm φ となるまで伸線加工を施した。さらに、銀パイプの厚さが 0.25mm となるまで圧延加工を施しテープ状の線材を得た。

【0062】このテープ状の線材を温度 845℃ で 50 時間熱処理した後室温まで冷却しテープ状の線材の厚さが 0.22mm となるように圧延加工を施した後に温度 840℃ で 50 時間熱処理して酸化物高温超電導線材を得た。

【0063】得られた線材について、線材内のセラミックス粉末を除去して液体窒素中で臨界電流密度を直流 4 端子法により測定した。得られた結果を表 6 に示す。

【0064】

\* \* 【表6】

サンプル No.	セラミックス粉末	臨界電流密度 (A/cm <sup>2</sup> )
71	無し	37,000
72	酸化ジルコニウム (ZrO <sub>2</sub> )	16,000
73	酸化マンガン (Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	14,000
74	窒化珪素 (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )	2,000
75	炭化珪素 (SiC)	1,000
76	酸化イットリウム安定化ジルコニア (YSZ)	1,500
77	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	35,000
78	酸化マグネシウム (MgO)	37,000
79	酸化珪素 (SiO <sub>2</sub> )	30,000
80	酸化コバルト (CoO)	35,500
81	四三酸化コバルト (Co <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )	38,000
82	(Sr, Ca) <sub>2</sub> CuO <sub>3</sub>	36,500
83	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> CuO <sub>x</sub>	35,500

【0065】表6より、酸化物セラミックスを用いていない場合には、臨界電流密度が低下していることがわかる。

【0066】図3は、サンプル77の断面を模式的に示す図である。図3を参照して、サンプル77では、ピスマス系の酸化物高温超電導体1をシース体12が被覆していた。高抵抗体としての耐熱性酸化物セラミックス13 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) がシース体12を被覆していた。銀からなる被覆体14が耐熱性酸化物セラミックス13を被覆していた。

【0067】(実施例7) Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> と、PbOと、SrCO<sub>3</sub> と、CaCO<sub>3</sub> とCuOを混合して組成比(原子比)がBi:Pb:Sr:Ca:Cu=1.8:0.4:2.0:2.0:3.0の粉末を得た。得られた粉末を温度700℃で12時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度800℃で8時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度850℃で4時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。

【0068】粉砕により得られた粉末を温度800℃で2時間加熱処理して脱気した後に粉末を外径25mmφ、内径22mmφの第1のパイプとしての銀パイプに充填した。粉末を充填した銀パイプを外径が1.30mmφとなるように伸線加工した。伸線加工を施した線材

を切断して線材の本数を61本とした。

【0069】平均粒径が0.5μmで表7に示す組成の高抵抗体としてのセラミックス粉末を厚さが0.1mmの銀からなる板の一方の面の上に塗布し、セラミックス粉末と銀からなる板状体を作製した。この板状体を上述の61本のそれぞれの線材に巻付けて、板状体が巻付けられた61本の線材を束ねて外径が14mmφ、内径が13mmφの第2のパイプとしての銀パイプ内に嵌合し、この銀パイプの外径が1.25mmφとなるように伸線加工を施した。さらに、伸線加工後の銀パイプの厚さが0.25mmとなるように圧延加工を施しテープ状の線材を得た。このテープ状の線材を温度845℃で50時間熱処理した後、室温まで冷却し、厚さが0.22mmとなるように圧延加工を施した。その後、温度840℃で50時間熱処理してサンプル91~103で示す超電導線材を得た。

【0070】得られたサンプル92~103については、線材中のセラミックス粉末を除去して液体窒素中で臨界電流密度を直流4端子法により測定した。サンプル91については、得られた線材の状態のままで液体窒素中で臨界電流密度を4端子法により測定した。得られた結果を表7に示す。

【0071】

【表7】

サンプル No.	セラミックス粉末	臨界電流密度 (A/cm <sup>2</sup> )
91	無し	34,000
92	酸化ジルコニウム (ZrO <sub>2</sub> )	18,000
93	酸化マンガーン (Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	16,000
94	窒化珪素 (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )	4,000
95	炭化珪素 (SiC)	2,000
96	酸化イットリウム安定化ジルコニア (YSZ)	1,000
97	酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	35,500
98	酸化マグネシウム (MgO)	36,000
99	酸化珪素 (SiO <sub>2</sub> )	31,000
100	酸化コバルト (CoO)	34,500
101	四三酸化コバルト (Co <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )	34,000
102	(Sr, Ca) <sub>2</sub> CuO <sub>3</sub>	35,500
103	Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> CuO <sub>x</sub>	36,500

【0072】表7よりセラミックス粉末が酸化物以外のサンプルについては臨界電流密度が低下していることがわかる。

【0073】また、サンプル91とサンプル97について交流損失を調べたところ、サンプル97の交流損失はサンプル91の交流損失の1/10以下であった。

【0074】図4はサンプル97の断面を模式的に示す図である。図4を参照して、ピスマス系の酸化物高温超電導体21をシース体22が被覆していた。シース体22を板状体が被覆していた。板状体のセラミックス部分23の端部23aおよび23bは互いに接触していなかった。銀からなる被覆体24が板状体を覆っていた。

【0075】(実施例8) Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> と、PbOと、SrCO<sub>3</sub> と、CaCO<sub>3</sub> とCuOを混合して組成比(原子比)がBi:Pb:Sr:Ca:Cu=1.8:0.4:2.0:2.0:3.0の粉末を得た。得られた粉末を温度700℃で12時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度800℃で8時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度850℃で4時間熱処理した後ボールミルで粉砕した。

【0076】粉砕により得られた粉末を温度800℃で2時間加熱処理して脱気した後に、粉末を外径25mmφ、内径22mmφの第1のパイプとしての銀パイプに充填した。粉末を充填した銀パイプを外径が20mmφとなるように伸線加工をした後に平均粒径が0.5μmの高抵抗体としての酸化アルミニウム(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)粉末とともに外径23mmφ、内径22mmφの銀パイプに充填し、銀パイプの外径が1.44mmφとなるように伸線加工して線材を得た。

【0077】得られた線材を切断して線材の本数を61本とし、この61本の線材を束ねて外径が14mmφ、

20 内径が13mmφの銀パイプに嵌合し、銀パイプの外径が1.25mmφとなるように伸線加工を施して線材を得た。

【0078】さらに、この線材に、ツイストピッチ10mmでツイスト加工を施し、厚さ0.25mmとなるように圧延加工を施しテープ状の線材を得た。このテープ状の線材を温度845℃で50時間熱処理した後室温まで冷却し厚さが0.22mmとなるように圧延加工を施した。圧延加工後に温度840℃で50時間熱処理をして酸化物高温超電導線材を得た。

30 【0079】得られた線材について酸化アルミニウムを除去して液体窒素中で臨界電流密度を直流4端子法により測定した。また、従来のように、酸化物超電導体が銀のみによって覆われている銀シース線材についても液体窒素中で臨界電流密度を直流4端子法により測定した。その結果、銀シース線材の臨界電流密度は33000A/cm<sup>2</sup>であり、本発明による線材の臨界電流密度は32500A/cm<sup>2</sup>であり、両者の差は認められなかった。また、上述の工程で得られた線材の交流損失を液体窒素中で測定した。さらに、銀シース線材の交流損失を液体窒素中で測定した。その結果、本発明の線材の交流損失は銀シース線材の交流損失の1/10であった。

40 【0080】(実施例9) Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> と、PbOと、SrCO<sub>3</sub> と、CaCO<sub>3</sub> と、CuOとを混合して組成比(原子比)がBi:Pb:Sr:Ca:Cu=1.8:0.4:2.0:2.0:3.0の粉末を得た。得られた粉末を温度700℃で12時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度800℃で8時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度850℃で4時間熱処理した後にボールミルで粉砕した。

【0081】粉砕により得られた粉末を温度800℃で2時間加熱処理して脱気した後、粉末を外径25mmφ、内径22mmφの第1のパイプとしての銀パイプに充填した。粉末を充填した銀パイプを外径が20mmφとなるように伸線加工した後に平均粒径が0.5μmの高抵抗体としての酸化マグネシウム(MgO)粉末とともに外径23mm、内径22mmの銀パイプに充填し、銀パイプの外径が0.44mmφとなるまで伸線加工を施した。

【0082】伸線加工により得られた線材を切断して線材の本数を61本とし、61本の線材を束ねて外径が14mmφ、内径が13mmφの銀パイプに嵌合し、銀パイプの外径が1.25mmφとなるように伸線加工を施した。同様の工程を経て、外径が1.25mmφの線材を6本準備した。6本の線材を束ねて撚りピッチ70mmで撚線加工を施し、この撚線の厚さを0.5mmとなるように圧延加工を施しテープ状の線材を得た。

【0083】この線材を温度845℃で50時間熱処理した後に室温まで冷却し、テープ状の線材の厚が0.45mmとなるように圧延加工を施した後に温度840℃で50時間熱処理して酸化物高温超電導線材を得た。

【0084】得られた線材について、酸化マグネシウムを除去した後に液体窒素中で臨界電流密度を直流4端子法により測定した。また、従来の銀シース線材を用意し、この銀シース線材の臨界電流密度を液体窒素中で直流4端子法により測定した。その結果、銀シース線材の臨界電流密度は35000A/cm<sup>2</sup>であり、本発明による線材の臨界電流密度は34500A/cm<sup>2</sup>と両者に差は認められなかった。

【0085】また、本発明による線材の交流損失を液体窒素中で測定した。また、従来の銀シース線材の交流損失を液体窒素中で測定した。その結果、本発明による線材の交流損失は銀シース線材の交流損失の1/5であった。

【0086】(実施例10) Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>と、PbOと、SrCO<sub>3</sub>と、CaCO<sub>3</sub>と、CuOとを混合して組成比(原子比)がBi:Pb:Sr:Ca:Cu=1.8:0.4:2.0:2.0:3.0の粉末を得た。得られた粉末を温度700℃で12時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度800℃で8時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。粉砕後の粉末を温度850℃で4時間熱処理した後、ボールミルで粉砕した。

【0087】粉砕により得られた粉末を温度800℃で2時間熱処理して脱気した後に外径25mmφ、内径22mmφの第1のパイプとしてのAg-10at% Au合金パイプに充填し、粉末を充填したパイプを外径が1.30mmφとなるように伸線加工して線材を得た。得られた線材を切断して線材の本数を61本とした。

【0088】平均粒径が0.8μmの酸化アルミニウム(A<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)粉末を用いて外径が12.9mmφの円柱状の圧粉体を作製し、その圧粉体の内側に内径が1.30mmφの孔を61個あけた。この孔に上述の工程で作製した61本の線材のそれぞれを挿入し、線材が挿入された圧粉体を外径14mmφ、内径13mmφの第2のパイプとしてのAg-10at% Au合金パイプに挿入し、合金パイプの外径が1.25mmφとなるように伸線加工を施し線材を得た。

【0089】さらに、線材の厚さが0.25mmとなるまで圧延加工を施してテープ状の線材を得た。このテープ状の線材を温度845℃で50時間熱処理した後に室温まで冷却し、次いで、厚さが0.22mmとなるように圧延加工を施しテープ状の線材を得た。得られたテープ状の線材を10枚重ねて温度840℃で50時間熱処理して酸化物高温超電導線材リードを得た。

【0090】得られたリードについて温度4.2K~77.3Kまでの熱侵入量の測定を行なった。また、同じ条件で、従来の銀シース線材について熱侵入量を測定した。従来の銀シース線材による電流リードでは500Aで熱侵入量は0.28W/kAであったが、本発明のよるリードでは、500Aで熱侵入量は0.05W/kAであり、熱侵入量を従来の1/5以下に低減できた。

【0091】今回開示された実施例はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【0092】

【発明の効果】この発明に従えば、超電導線の外周部に位置する金属が超電導体内に拡散せず、臨界電流密度の低下を防止できる酸化物高温超電導材を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1のサンプル7の断面を模式的に示す図である。

【図2】実施例4のサンプル53の断面を模式的に示す図である。

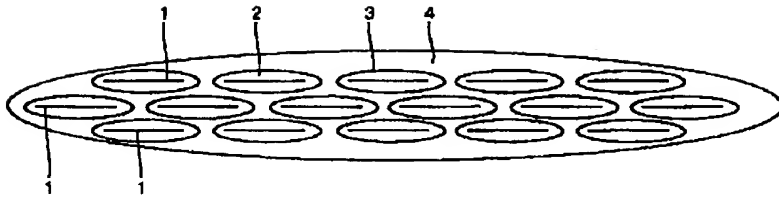
【図3】実施例6のサンプル77の断面を模式的に示す図である。

【図4】実施例7のサンプル97の断面を模式的に示す図である。

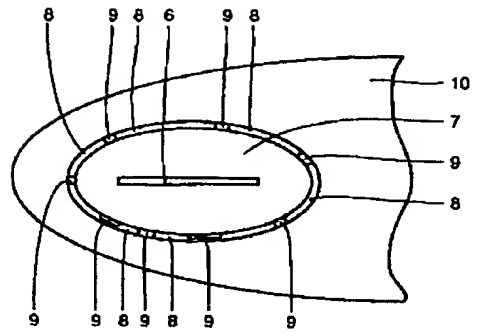
【符号の説明】

- 1, 6, 11, 21 酸化物高温超電導体
- 2, 7, 12, 22 シース体
- 3, 8, 13 耐熱性酸化物セラミックス
- 4, 10, 14, 24 被覆体
- 23 板状体のセラミックス部分

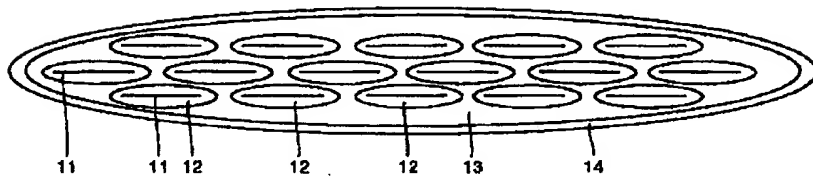
【図 1】



【図 2】



【図 3】



【図 4】

